

人工光合成研究センター 特任講師、特任助教、博士研究員の募集（令和4年9月30日（金）必着）

大阪公立大学人工光合成研究センターでは、以下のとおり特任講師、特任助教、博士研究員を募集します。大学で働くことに関心のある、熱意のある方の応募をお待ちしています。

1.募集職種 特任講師、特任助教、博士研究員（特定有期雇用教職員）

2.業務内容

- ①二酸化炭素の化学固定化用触媒（二酸化炭素からの有用化学品合成のための触媒の設計・創製）に関する研究・開発
- ②無機合成、表面解析、有機合成に基づいた新規触媒プロセスの開発

3.募集人員

若干名

4.応募資格

博士の学位を有する方（着任までに取得見込みの方を含む）
有機化学・無機化学を基盤とした触媒開発の経験を有する方
新しい研究に熱意を持って取り組める方

5.雇用期間

令和4年 10月 1日（時期を早めることも可能（応相談）より
令和5年 3月 31日まで（最長5年）

年度ごとに所定の審査を経て、契約更新の可否を判定するものとする。

また、プロジェクトの進捗によっては、雇用契約を延長または、前倒して雇用契約を終了することがある。

6.勤務条件等

1.勤務場所

大阪公立大学人工光合成研究センター
（大阪市住吉区杉本 3-3-138）

2.勤務日 週5日間 月曜日～金曜日

土曜・日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）は休日

3.勤務時間

1日7時間45分 裁量労働制

4. 休暇 年次有給休暇有

5. 給与等

給与：本学規定に基づき支給 通勤手当：本学規定に基づき支給

※本学の関係規程により通勤経路を決定します

6. 社会保険等 健康保険・厚生年金保険・雇用保険

7. 申込方法等

1. 申込書類

(1) 履歴書

共通様式の①有期雇用教職員 採用申込書（履歴書）により作成してください。

(2) 研究業績リスト

（査読付き原著論文・総説・解説・特許、受賞、外部資金獲得実績などに分類して記載）

(3) 主要論文の別刷りまたはコピー（10 編以内）

(4) 研究業績の概要（図、表を含めて A4 2 枚程度）

(5) 採用後の教育と研究活動に対する抱負（A4 2 枚程度）

(6) 推薦書（国内推薦者 2 名）又は応募者について意見を伺える方 2 名の氏名、所属及び連絡先

2. 申込先 電子メールの場合 提出書類を 10MB 未満の 1 つの PDF ファイルにして、件名を「人工光合成研究センター特任教員応募」とした電子メールで下記に提出してください。

gr-recap-toiawase@omu.ac.jp

[郵送の場合]

〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138 大阪公立大学人工光合成研究センター
事務室 教員応募書類と朱書し、簡易書留で郵送してください。

※応募書類は原則として返却しません。

3. 申込期限 令和 4 年 9 月 30 日(金)必着

8. 選考方法

書類選考の結果、面接を実施する場合は個別に連絡する。

面接の際の旅費は自己負担とする。

9. その他

○大阪公立大学人工光合成研究センターは、人工光合成研究およびその周辺技術に関する応用研究を推進する産学連携研究の中核拠点として設立され、人工光合成技術の開発・実用化に向け、効率的に企業等との産学連携研究に取り組んでいます。

英文名 Research Center for Artificial Photosynthesis

10.個人情報の取り扱いについて

採用選考に際し、本学が収集した個人情報は、採用試験の円滑な遂行のために用い、「大阪府個人情報保護条例」及び「大阪公立大学における個人情報の取り扱い及び管理に関する規程」に基づき適正に管理します。

お問い合わせ先

大阪公立大学先端科学研究院 人工光合成研究センター
触媒資源変換研究部門 田村 正純
電子メール mtamura@omu.ac.jp

11 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応

- (1) 十分な感染防止対策を講じたうえで面接試験を実施しますが、今後の感染拡大の状況や国、地方公共団体の外出自粛要請の状況等によっては、面接試験日の延期や採用予定日の延期など行う可能性があります。
- (2) 面接試験の受験時は、以下の点にご協力をお願いします。
 - ① 体調不良時の受験見合わせ、以下のいずれかに該当する場合は他者への感染の恐れがあるため、受験を控えていただくようお願いします。なお、これを理由とする欠席者向けの再試験は予定しておりません。
 - A. 新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方
 - B. 濃厚接触者として健康観察指示を受けている方
 - C. 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、光熱等の強い症状のいずれかがある方
 - D. 発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている方
 - ② 面接試験会場でのマスク着用 ・面接試験会場では、マスクの持参・着用をお願いします。
また、面接試験中に試験員からの指示によりマスクを一時的に外していただくことがあります。
面接試験員もマスクを着用しますので、あらかじめご承知おきください。
 - ③ 面接試験会場における手指消毒 面接試験会場にアルコール手指消毒液を設置しますので、入退室時の手指消毒をお願いします。
 - ④ 受験後に発症した場合等の連絡 面接試験終了後に新型コロナウイルス感染症の発症または感染疑いが発生した場合は、速やかに gr-recap-toiawase@omu.ac.jp の申込先までご連絡をお願いします。